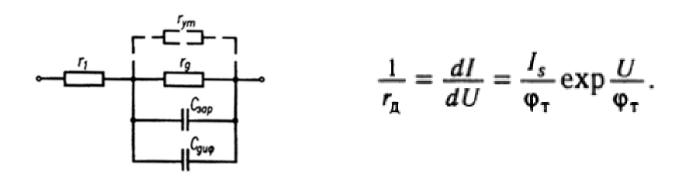
Полупроводниковые диоды

Диод варикап

Эквивалентная схема p-nперехода по переменному току

Эквивалентная схема p-n-перехода по переменному току. Схема содержит дифференциальное сопротивление p-n-перехода, диффузионную ёмкость Сдиф, зарядную ёмкость Сзар и сопротивление объёма p- и n-областей. Можно записать:



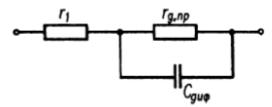
Если при прямом включении p-n-перехода $U_{\mathsf{пp}} \gg \mathsf{\phi}_{\mathsf{T}}$, то

$$I_{\rm np} = I_s(\exp(U_{\rm np}/\phi_{\rm T}) - 1) \approx I_s \exp(U_{\rm np}/\phi_{\rm T}); \ r_{\rm A} = \phi_{\rm T}/I_{\rm np}.$$

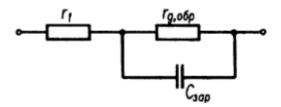
При комнатной температуре $r_{\rm m} = 0.026/I_{\rm np}$

Эквивалентная схема p-nперехода по переменному току

Сопротивление утечки гу учитывает возможность прохождения тока по поверхности кристалла из-за несовершенства его структуры. При прямом включении p-n- перехода $C_{\rm 3ap} \ll C_{\rm диф}$, дифференциальное сопротивление $I_{\rm 3ap} = I_{\rm 3ap} = I_{\rm$



При обратном смещении $r_{\text{д.обр}} \gg r_{\text{l}}$, $C_{\text{зар}} \gg C_{\text{диф}}$ и эквивалентная схема имеет вид, показанный на рисунке:





Зарядная (барьерная) ёмкость

В общем случае зависимость зарядной ёмкости от приложенного к p-n-переходу обратного напряжения выражается формулой

$$C_{\rm sap} = \frac{C_0}{\left(1 + \left|U_{\rm o6p}\right|/U_{\rm K}\right)^{\gamma}},$$

где Со - ёмкость p-n-перехода при нулевом напряжении на переходе; - коэффициент, зависящий от типа p-n-перехода (для резких p-n-переходов он равен 1/2, а для плавных равен 1/3). Uк – контактная разность потенциалов. Зарядная ёмкость увеличивается с ростом Na и Na, а также с уменьшением обратного напряжения. Характер зависимости Сзар от напряжения показан на рисунке

C_{3ap} C₀

Ёмкости р-п-перехода

Диффузионная *ёмкость*. При увеличении внешнего напряжения, приложенного к р-л-переходу в прямом направлении, растёт концентрация инжектированных носителей вблизи границ перехода, что приводит к изменению количества заряда, обусловленного неосновными носителями в р- и п-областях. Это можно рассматривать как проявление некоторой ёмкости. Поскольку она зависит от изменения диффузионной составляющей тока, её называют диффузионной. Диффузионная ёмкость представляет собой отношение приращения инжекционного заряда dQ к вызвавшему его изменению напряжения $C_{\text{диф}} = dQ_{\text{инж}}/dU_{\text{пр}}$.

Диффузионная ёмкость, обусловленная изменением общего заряда неравновесных дырок в n-области, определится по формуле

$$C_{\text{диф }p} = \frac{dQ_p}{dU_{\text{пр}}} = \frac{qL_p\Pi p_{n_0}}{\phi_{\text{т}}} \exp \frac{U_{\text{пр}}}{\phi_{\text{\tau}}}.$$

Аналогично для диффузионной ёмкости, обусловленной инжекцией электронов в p-область, (где *п* - площадь перехода)

$$C_{\text{диф }n} = \frac{dQ_n}{dU_{\text{пр}}} = \frac{qL_n\Pi n_{p_0}}{\varphi_{\text{T}}} \exp \frac{U_{\text{пр}}}{\varphi_{\text{T}}}.$$

Ёмкости p-n-перехода

Общая диффузионная ёмкость

$$C_{\text{диф}} = C_{\text{диф }p} + C_{\text{диф }n} =$$

$$= (q\Pi/\phi_{\dot{\tau}})(L_n n_{p_0} + L_p p_{n_0}) \exp(U_{\text{пр}}/\phi_{\tau}).$$

Полная ёмкость p-n-перехода определяется суммой зарядной и диффузионной ёмкостей:

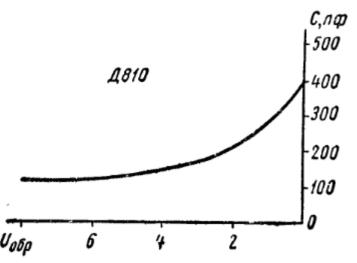
$$C_{\text{пер}} = C_{\text{зар}} + C_{\text{диф}}.$$

При включении p-n -перехода в прямом направлении преобладает диффузионная ёмкость, а при включении в обратном направлении - зарядная.

Ёмкости р-п-перехода

Варикапы

Зависимость ёмкости перехода от напряжения практически используется в полупроводниковых диодах, называемых варикапами. Варикап представляет собой электрический конденсатор, ёмкость которого управляется напряжением. Малая инерционность процесса перестройки и малые габариты прибора делают его удобным для применения в колебательных контурах с целью автоматической подстройки частоты и частотной модуляции, а также в параметрических преобразователях частоты и усилителях. Варикапы изготавливают из кремния, позволяющего благодаря малому обратному току получить небольшие потери в переходе, т. е. хорошую добротность конденсатора.



Промышленностью выпускается варикап типа Д901, имеющий следующие данные

$$C_{\text{HOM}} = 22 \div 32 \ n\phi, \ \frac{C_{\text{HILX}}}{C_{\text{min}}} = 4,$$

Рабочее напряжение порядка 4 - 80 Вольт и добротностью 25-30.

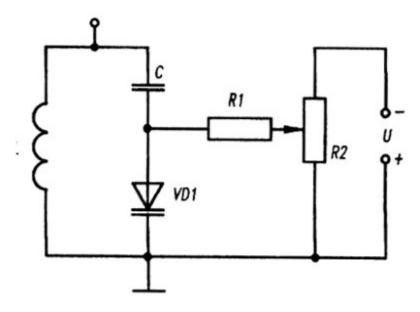


Варикапами называют полупроводниковые диоды, в которых используется зависимость барьерной ёмкости p-n-перехода от обратного напряжения. Они применяются в качестве конденсатора с электрически управляемой ёмкостью. Условное графическое изображение варикапа показано на рисунке.

Основные параметры варикапов и их типовые значения

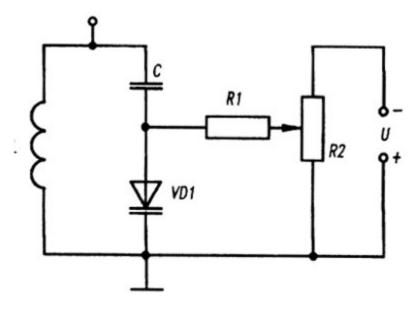
- 1. Общая ёмкость С ёмкость, измеренная между выводами варикапа при заданном обратном напряжении (десятки —сотни пФ).
- 2. Коэффициент перекрытия по ёмкости отношение ёмкостей варикапа при двух заданных значениях обратных напряжений: Кс = Смакс/Смин (несколько единиц—несколько десятков единиц).
- 3. Сопротивление потерь суммарное активное сопротивление, включая сопротивление кристалла, контактных соединений и выводов варикапа.
- 4. Добротность Qa отношение реактивного сопротивления варикапа на заданной частоте переменного сигнала к сопротивлению потерь при заданном значении ёмкости или обратного напряжения: QB = Xc/r,, (десятки сотни единиц).
- 5. Температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ) отношение относительного изменения ёмкости к вызывавшему его абсолютному изменению температуры окружающей среды:

Загидуллин Р.Ш.



На рисунке изображён колебательный контур, перестраиваемый с помощью варикапа. В этой схеме конденсатор С предотвращает замыкание напряжения смещения через индуктивность L. Его ёмкость обычно значительно превышает ёмкость варикапа - диода VD1. Поэтому резонансная частота контура определяется по формуле

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_B}},$$



Регулировкой напряжения смещения, подаваемого на диод с потенциометра R2 через резистор R1, можно изменять ёмкость диода и, следовательно, резонансную частоту колебательного контура. Резистор R1 предотвращает возможность шунтирования колебательного контура при перемещении движка потенциометра. Сопротивление резистора R1 выбирают большим резонансного сопротивления контура.

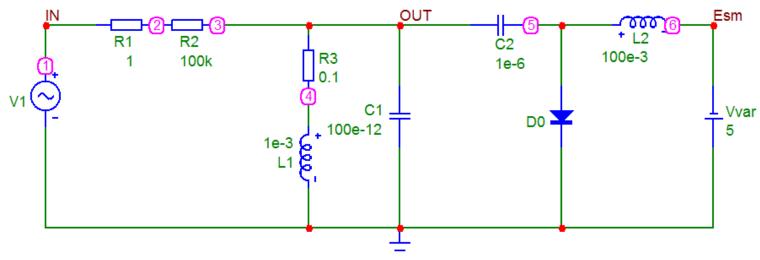
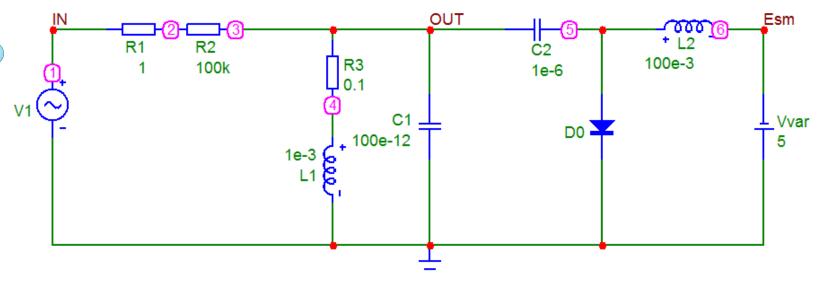
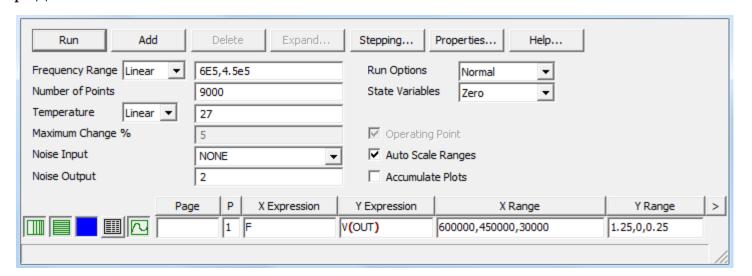


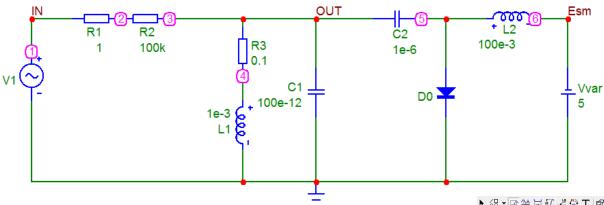
Схема экспериментального исследования ёмкости полупроводникового диода.

Analysis Design Model Help		
	Transient	Alt+1
	АС	Alt+2
	DÇ';;	Alt+3
	Dynamic DC	Alt+4
	Dynamic AC	Alt+5
	Sensitivity	Alt+6
	Transfer Function	Alt+7
	Distortion	Alt+8
	Probe Transient	Ctrl+Alt+1
	Probe AC	Ctrl+Alt+2
	Probe DC	Ctrl+Alt+3
1/11		



Пределы АС анализа в МСхх.





Результаты АС анализа в МСхх. Получение данных о резонансной частоте при заданном напряжении смещения на диоде Vvar

